

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2012. október 15 – október 21.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp elektron- és ion paramétereinek beállítása VG	Kalácska Szilvia (SzA) EBSD próbamérések FIB megmunkálás után (Al, Cu és Fe minták) VG, BA	Kalácska Szilvia (SzA) EBSD próbamérések FIB megmunkálás után (Al, Cu és Fe minták) VG, BA	Kalácska Szilvia (SzA) EBSD próbamérések FIB megmunkálás után (Al, Cu és Fe minták) VG, BA	Sávoly Zoltán nematoda vizsgálata ETD, FIB, EDX VG, DZ, BA		
9							
10							
11							
12	Lighttech Kft kiegészítő mérések VG	Baris Adrienn SEM/FIB gyakorlatok VG, DZ, KSZ	Hegyi Ádám pillárkészítés új módszerének próbáaja FIB VG	EBSD próbamérések DZ, HK			
13							
14	Kovács Zsolt deformált amorf pillárok ETD VG						
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ

HK

VG

BA

KSz

SzA

Dankházi Zoltán

Havancsák Károly

Varga Gábor

Baris Adrienn

Kalácska Szilvia

Székely Anna